差スペクトル測定法

一振動円偏光二色性分光への応用一

濱田嘉昭

Method to observe the difference spectrum

-Application to vibrational circular dichroism spectroscopy-

Yoshiaki HAMADA

要 旨

外部からの影響による分子の振動スペクトルの変化を検出することは、分子の外部環境への応答を知るだけでな く、分子スペクトルを通じて外界の状態を知る手段にも通じる。一般に差スペクトルは本来のスペクトル強度の4, 5桁も小さな変化であることが多く、通常の分光法に比べて特別な工夫が必要になる。本稿ではこの差スペクトルを 検出する方法の原理を紹介し、特に振動円偏光二色性分光への応用とその実例を紹介する。

ABSTRACT

Observation of the spectral changes in the vibrational spectrum of molecule induced by the external impact gives us the information for the response of the molecule to the impact and in turn let us tell the external environment through the changes caused in the molecule. In general, the changes in the spectral intensities and spectral positions induced by the external impact are smaller by 4 or 5 orders of magnitudes against the unperturbed spectrum. Therefore, some special ingenuity should be exercised comparing to the usual spectroscopic method. In this article the author will illustrate the modern method in observing the vibrational difference spectrum, particularly an application to the vibrational circular dichroism spectroscopy with some real examples.

1. 差スペクトル

振動スペクトルは分子内の特性基に特有な伸縮・変 角運動に起因する。そのスペクトル位置は直接的には 局所な分子構造と化学結合の強さを反映するものであ り、さらにスペクトル強度は振動に伴う極性や分極率 の変化に関する情報を与える。これらのことから振動 分光法は分子の構造や性質を調べる重要な物理化学的 手段であると同時に、多くの経験的な知識に基づく定 性・定量の分析手法にもなっている。特に、温度、圧 力、光照射や電場・磁場など、分子系外部からの摂動 (擾乱)による振動スペクトルの強度や位置の変化は、 振動モードや分子の局所あるいは全体的な構造および 電子的性質の変化を反映するものであり、分子に関す るより詳細な情報源となりうる。この外部からの摂動 は、スペクトルの差、すなわち差スペクトルとして観 測される。この差スペクトルを信頼性高く測定できる ことが現代の分光学の能力を測る指標にもなってい る。

本稿では、この振動分光法における差スペクトル測 定法の原理と、振動円偏光二色性分光への応用につい て解説し、いくつかの測定例を紹介する。

図1は仮想的な赤外吸収スペクトルである。スペク トルAとBは外部影響のある場合とない場合、あるい は異なる影響下にあるスペクトルである。例えばある 方向の電場の与えたときのスペクトルが(A)であり、 逆方向の電場を与えたときのスペクトルが(B)であ る。測定の目的はこのAとBの差を正確・精密に測定 することである。熱的な発光源からの赤外線を用い、 分散型の分光器で測定する通常の測定の場合には、A とBを独立に測定する。その差スペクトルが(A-B) に示されている。(A+B) はAとBの影響が打消しあ っているスペクトルであるから、外部影響のない通常 の測定のスペクトルに対応する。

図1ではそれぞれのスペクトルが明瞭に得られてい るが、実際の測定では図のように、"理論どおり"に得 られることは稀である。まず、スペクトル(A)と (B)は時間的にずれた状態で得られたものである(図 のケース(2)に対応)。試料や装置が同一条件にあった とはみなせないこともある。また、同じ(A)および (B)のそれぞれにおいても、測定した領域(異なる 周波数 v の位置)の時間もずれている(図のケース (1)に対応)。

図1ではそれぞれのスペクトルは本来の信号のみを 示してあるが、どのような測定にあっても雑音(ノイ ズ)の問題から逃れることはできない。信号が雑音に 埋もれてしまっていることも少なくはない。また、差 の大きさは、本来のスペクトル強度の数桁も小さい場 合がほとんどである。本稿で紹介する円偏光二色性ス ペクトルの大きさは、本来の赤外スペクトル強度の4



~5桁程度小さな差である。このような場合には雑音の問題は深刻である。

以上述べたことを図1の上の位置関係で言えば、ケ ース(1)は横軸上の測定点に時間的なラグがあり、測 定の同一条件が保証されておらず、差の計算の信頼性 が低くなることである。これを「測定時間差の欠点」 と呼ぶことにしよう。 この欠点は以下で述べる Fourier変換分光法で克服できる。ケース(2)は、図1 の縦軸方向に並置したスペクトルの差を得ることであ る。この場合、前記のような「測定時間差の欠点」も 混ざって、横軸の位置関係が揺らいでしまうことと同 時に雑音の中から微弱な信号を拾い出す(直接にA-Bを検出)ことの困難がある。後者を「微弱信号獲得 の困難」と呼ぶことにしよう。この困難は以下で述べ るロックイン検出で克服できる。

以上のように、外部からの摂動(擾乱)を周期的に 与え、対応して生じる異なる分光学的状態の差スペク トルを感度良く、信頼性高く測定する方法、すなわ ち、図1の横軸方向(1)と縦軸方向(2)のスペクトル状 態を同時に、あるいは極く短時間に測定する方法が求 められるのであるが、赤外分光法では二重変調 Fourier変換分光法(Double Modulation Fourier Transform Spectroscopy、DM-FTIR)として実現で きている¹⁾。これらについて、以下で簡単に紹介する。

2. Fourier変換分光法

DM-FTIRによるスペクトル処理を考える前に、 Fourier変換赤外分光法(FTIR)におけるスペクトル 処理の要点を理解しておく必要がある²。

(1) Fourier変換分光法の原理と利点

マイケルソン型の干渉計を用いるFTIRの概念図を 図2に示した。光源(S)からの赤外線を半透鏡(B、 ビームスプリッターとも言う)で2つに分割し、1つ を固定鏡(M_t)、他を移動鏡(M_v)に導入し、それぞ



図2 Fourier変換分光法の概念図

れから反射した赤外線を移動鏡の位置に応じた光路差 (x)をつけた後、再び半透鏡で混ぜ合わせ、干渉し た赤外線を測定すべき試料に導入した後に検出器に取 り入れる。その結果、信号の処理系が得るのは、距離 (x)の関数としての赤外光の強度パターン、すなわ ちインターフェログラムI(x)である。これをFourier 変換して、振動波数(赤外分光では波長 λ の逆数であ る波数 \tilde{v} を用いる。**図2**では波長 λ で示してある)の 関数としての赤外強度パターン、すなわちスペクトル $I(\tilde{v})$ が得られる。インターフェログラムとスペクトル の数学的関係は、

$$I(\widetilde{\nu}) = \int_{x=-\infty}^{x=+\infty} I(x) \exp(-2\pi \,\mathrm{i}\,\widetilde{\nu}x) \mathrm{d}x \tag{1}$$

である。

プリズムや回折格子を用いた分散型の分光法と異な り、干渉型の分光法では光源からの赤外光を波長に分 散させず、半透鏡からの検出器側に来る光はすべて取 り入れるので、可視・紫外線領域に比べて感度の低い 赤外光領域の検出器にとっては大きな利点となる。こ れをthroughputの利得あるいはJacquinotの利得と呼 ぶ。比較的強度のある光の検出であることと、光応答 の速い検出器が開発されているので、距離xの関数で あるインターフェログラム (I(x)) が高速で走査でき る。*I*(*x*)の各点には測定周波数のスペクトル強度のす べての情報が含まれているので、図1のスペクトルの 横軸を同時に観測していることになる。 これを multiplexの利得あるいはFellgettの利得と呼ぶ。光路 差を生じさせている可動鏡の移動距離は、干渉計に同 軸的に投入したレーザー光線が生成する干渉パターン (フリンジ)を計数することで、レーザー光の精度で 距離を決めることができる。これによって、差スペク トルを得る場合の重要な要件であるスペクトル振動数 の精度と位置決めの安定度が保証される。これを Connesの利得と呼ぶ。

(2) Fourier変換分光法の実際上の注意点

実験的にFTIR測定をする場合には、実際的ないく つかの問題が生じる。可動鏡の動く範囲は有限であ り、0からスペクトルとして求めたい分解に対応する L(光路差x=2L)までである(スペクトル分解 $\Delta \tilde{\rho}$ は 1/2Lである)。そこで、理想的な($xe - \infty$ から+ ∞ まで測定したと仮定した)I(x)に実際の測定範囲だけ に有限の値(例えば、A(x) = 0(x < 0, 2L < x)、A(x)=1($0 \le x \le 2L$)の箱型の関数)を掛けたもののFourier 変換をして、実際のスペクトルが、

$$I'(\tilde{\nu}) = \int_{x=0}^{x=2L} I(x) \exp(-2\pi i \tilde{\nu} x) dx$$

= $\int_{x=\infty}^{x=+\infty} A(x) I(x) \exp(-2\pi i \tilde{\nu} x) dx$ (2)
のように得られる。

(2-1) コンボルーション定理 ここで、2つの関数 $h(x) \ge f(x)$ に対して、

$$g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)f(x-t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)h(x-t)dt$$
(3)

と定義される関数 $g(x) \epsilon h(x) \geq f(x)$ のコンボルーションあるいは重畳積分と呼ぶ。式(2)の関係をg(x)= $h(x) * f(x) \ge 表す。一方、f(x)のFourier変換を<math>F(v)$ とし、 $F(v) = f(x) \ge$ 表すことにする。そうすると、次

のコンボルーション定理

$$\widehat{f(x) * g(x)} = F(\nu) \cdot G(\nu)$$

$$\widehat{f(x) \cdot g(x)} = F(\nu) * G(\nu)$$

$$(4)$$

が成り立っている。真のスペクトルh(x)をf(x)の性 質をもつ関数で観察することに対応する。図3はその 関係を視覚的に表したものである。真の対象に対し て、焦点の合っていないカメラの撮影(コンボルーシ ョン)で得られた結果が、このボケた写真となる。

FTIRで使う式(2)のA(x)を装置関数あるいはア ボダイゼーション関数という。分解能を高めるために は箱型関数が良いが、その場合には、1本のスペクト ル線に対して、スペクトルの両側に負の方向への跳ね 返り(rippleという)が生じ、近接した強い線と弱い 線があった場合に、弱い線が打ち消される影響があ る。リップルをなくするには三角形の関数が良いが、 この場合には線幅が広がってしまい、分解能低下の原 因となる。実際にはスペクトルの特徴に合わせ、各種 のアポダイゼーション関数を選択することになる。

(2-2) サンプリング間隔とスペクトルの折り返し

実際の測定ではコンピュータでFourier変換を行う ために、インターフェログラムの測定点は離散的な点 の系列になり、多くの分光計では可動鏡の移動距離と 測定点はHe - Neレーザーで生じる干渉パターンのピ ークを参照して決めている。すなわち、式(2)の関 A(x)として、一定間隔hで1の値が繰り返す櫛関数 IIIh(x)を掛けた結果のFourier変換をすることになる。 これにコンボルーション定理を適用すると、

$$I'(\widetilde{\nu}) = I(\widetilde{\nu}) * \left[\frac{1}{h} \amalg_{1/h}(\widetilde{\nu})\right]$$
(5)



図3 コンボルーションの実例

数にも値を持っていることに注意して、(5)式を図示 すると図4のようになる。

これは回折格子を分散素子とした分散型の分光にお いて、異なる次数のスペクトルが重なってくる事情に 対応している。スペクトルの折り返しによる重なりを 避けるには、

 $\frac{1}{2h} \ge \widetilde{\nu}_{\max} \tag{6}$

となるようなhを選ぶ必要がある。He - Neレーザーの 波長は632.8 nmであるから、その波長をサンプリング 間隔に用いた場合の測定可能最大波数は7899 cm⁻¹に なる。一般に、信号に含まれる最大周波数の2倍の周 波数の逆数となる間隔でサンプリングする必要があ る。これを(Nyquistの)標準化定理あるいはサンプ リング定理と呼ぶ。

その他、FTIR分光法を利用する場合の注意点については、その原理とともに著者の別稿にやや詳しく解説した³。

(3) 雑音とSN比

どのような測定にも入り込んでくるランダムな雑音 (ノイズ)を除くあるいは雑音に対する信号の相対的 強度(SN比)を向上させることは、すべての測定法 において最も肝要な事柄である。一般的に、測定の信 号強度は測定時間Tの積算に比例し、ランダムな雑音 は \sqrt{T} に比例して打消し合うので、結局、SN比は \sqrt{T} に 比例する。FTIR分光法では走査回数の積算で、SN比 を向上できる。

しかし、実際には積算を限りなく行うことはできな い。試料の量が変化する、試料の化学的な変化が起こ る、分光器の特性が変化する(特に液体窒素で冷却し た検出器を用いている場合には、液体窒素の消耗があ る)などがあり、これらの要因をどのように克服する かは、それぞれの場合によって異なってくる。

検出器に入る雑音をあらかじめ防止するために様々

な工夫がある。分光計を除振台に乗せるのは光学系の 配置(alignment)を安定にするだけでなく、外部か らの機械的振動を除去することに効果がある。分光室 を一定の温度・湿度のもとに管理することは装置の安 定性に必須である。分光計をできるだけ低温にするの は装置内のあらゆるところからやってくる熱雑音を抑 えるのに有効である。装置内部を黒に塗っておくこと は、装置内の迷光が検出器に入ることを防ぐためであ る。当然、室内の照明の光や条件の異なる大気などが 分光計内に入り込まないように、装置を気密にするあ るいは磁気的性質を測定する装置では磁気シールド が欠かせない。

(4) バンドパスフィルター

測定すべき周波数領域に関係のない雑音が検出器に 入らない工夫が必要である。それが以下に述べる光学 フィルターないしはバンドパスフィルターの使用であ る。

図5には上段にスペクトルの信号(S)を下段に雑 音(N)を示した。(a)と(b)は信号と雑音のそれ ぞれがFourier変換の関係になっている。(b)の上に 示したように、一定の周波数に一定の強度をもつもの がスペクトルの信号(S)である。これを時間の関数 の電気的な信号として検出する場合は、図の左の(a) のようになるはずである。一方、検出器が受ける雑音 の周波数は、比較的広いスペクトル分布をもってお り、強度は時間的に変動する。検出器の感じる電磁波 の強度は、(b)のスペクトル分布で積分した面積に 対応し、影で示してある。

広い周波数分布をもつ雑音の中からスペクトル信号 を取り出すには、スペクトル周波数の電気信号は通過 させ、それ以外の周波数は取り除く光学的なバンドパ スフィルターを用いることが考えられる(図5の(c))。 この場合、フィルターを通過する周波数が目的のスペ



クトル信号の周波数を含み、帯域幅が狭いほど雑音を 取り除く効果は大きくなる。帯域幅の平方根の大きさ が通過させる雑音信号に比例する。すなわち、帯域幅 が100分の1になると、雑音強度は10分の1になる。 このようにして、バンドパスフィルターによって雑音 の中から微弱な信号を拾い出すことが可能となる。バ ンドパスフィルターの性能は、通過させる中心周波数 を帯域幅で割った比のQで表される。Qの大きいほど、 雑音除去能力は高いのであるが、フィルター部材など の制限でQ値はおおよそ100程度と言われている。さ らに、フィルターの中心周波数は固定されているの で、広い範囲のスペクトルを測定する分光法への応用 には限界がある。

3. ロックイン検出法

前記の欠点を克服しているのがロックイン増幅器で ある。中心周波数が1kHzで帯域幅が0.1mHz、すな わちQ値として10⁷程度が容易に可能であり、しかも中 心周波数を連続的に変えることが可能である。

強度がAで角振動数 ω の微弱信号 $A\sin(\omega t + \alpha)$ があったとする。これに装置が内部から発生した参照信号 $\sin(\omega t + \beta)$ を掛け合わせる。ここで、 $a \ge \beta$ はそれぞれの信号の位相である。そうすると、

 $A\sin(\omega t + \alpha) \cdot \sin(\omega t + \beta)$

$$= (A/2)\{\cos(\beta - \alpha) - \cos(2\omega t + \alpha + \beta)\}$$
(7)

から、直流部分(A/2) $\cos(\beta - \alpha)$ と、 $2\omega t$ で振動する交 流部分と直流部分が乗った部分(A/2) $\cos(\beta - \alpha) - \cos$ $(2\omega t + \alpha + \beta)$ に分割されることになる。 $2\omega t$ から十分 離れた周波数のみを通過させるローパスフィルター (LPF)からは直流部分のみが出力する。すなわち、 さまざまな周波数の入力信号のうち、装置が設定した 参照信号の周波数に一致するものが直流出力として取 り出せることになる。

ここで、位相 $a \ge \beta \varepsilon$ 考えて、直流部分の出力の様 子を見ると、次の**図7**のようになる。ロックイン増幅 器では、参照信号はサイン関数ではなく、方形に変化 する信号を加えることが多い。これは測定信号の周波 数に参照信号を同期させる電気的なスイッチ素子で同 期を行っているためである。このような検出法を位相 敏感検出(Phase Sensitive Detection)と呼ぶ。位相 $a \ge \beta$ の位相が同じ場合、直流信号は+で最大値をと るが、位相差が180°では信号の符号は逆転する。位相 差が90°ではLPFからの出力はゼロになる。

そこで、PSDでのスイッチの切替のタイミングを調節するために、PSDに入る前の参照信号の位相を調節 する仕組みが備えられている。これを移相回路(Phase Shifter)と呼ぶ(図8)

以上で、雑音のある中から微弱な信号を取り出すロ ックイン検出の原理を解説した。

4. 二重変調Fourier変換法

ロックイン検出とFourier変換法を結合すれば、図 1の横軸(周波数領域)と縦軸(同じ周波数の位置に おけるスペクトルの差)をほぼ同時に観測できる可能





図8 位相敏感検出と移相回路の組み合わせ

性が明らかになった。これをどのように実現するのか を次に考えよう。

まず、検出器が受ける信号強度は、ロックイン検出 器の周波数 $f_{\rm m} = \omega_{\rm m}/2\pi$ で変調を受けたスペクトル $I(\tilde{\nu})$ であり、

 $I(\tilde{\nu},t) = I_{dc}(\tilde{\nu}) + I_{ac}(\tilde{\nu}) \sin \omega_{m} t$ のように表される。ここで、変調の信号は便宜上、サ イン波で表現しておいた。 $\tilde{\nu}$ は赤外線の波数である。 $I_{dc}(\tilde{\nu}) \ge I_{ac}(\tilde{\nu})$ はロックイン検出で、それぞれ、直流 および交流の成分、すなわち、

$$I_{\rm dc}(\widetilde{\nu}) = \frac{1}{2} \left[I_{\rm A}(\widetilde{\nu}) + I_{\rm B}(\widetilde{\nu}) \right],$$

$$I_{\rm ac}(\widetilde{\nu}) = \frac{1}{2} \left[I_{\rm A}(\widetilde{\nu}) - I_{\rm B}(\widetilde{\nu}) \right]$$
(9)

である。ここでAとBは図のAとBに対応する。分光学的な吸光度Aと結びつけるために、上式を書き直すと、 $I_{+}(\tilde{\nu}) = \frac{1}{I_{0}(\tilde{\nu})} [10^{-4_{h}(\tilde{\nu})} + 10^{-4_{h}(\tilde{\nu})}].$

$$I_{\rm ac}(\widetilde{\nu}) = \frac{1}{2} I_0(\widetilde{\nu}) \Big[10^{-A_{\rm A}(\widetilde{\nu})} - 10^{-A_{\rm B}(\widetilde{\nu})} \Big]$$
(10)

となる。 $I_0(\widetilde{
u})$ は吸収のない場合のスペクトル強度分 布である。 $I_{
m ac}(\widetilde{
u})$ と $I_{
m dc}(\widetilde{
u})$ の比を計算すると、

$$I_{\rm ac}(\widetilde{\nu})/I_{\rm dc}(\widetilde{\nu}) = \tanh\left\{\frac{1}{2}(\ln 10)[\Delta A_{\rm AB}(\widetilde{\nu})]\right\} (11)$$

となる。ここで、 $\Delta A_{BA}(\tilde{\nu}) = A_{B}(\tilde{\nu}) - A_{A}(\tilde{\nu})$ であり、1 より小さな値xに対して、tanh $x \approx x$ が成立するので、 結局、上式は、

$$I_{\rm ac}(\widetilde{\nu})/I_{\rm dc}(\widetilde{\nu}) = 1.1513 \,\Delta A_{\rm BA}(\widetilde{\nu}) \tag{12}$$

となる。ここまで、検出器の感じる光の強度を $I(\tilde{\nu})$ で示してきたが、光の強度は検出器が出力する電圧 $B(\tilde{\nu})$ に比例すると考えてよい。 $B(\tilde{\nu})$ と光路差xの関数であるインターフェログラムV(x)は

$$V(x) = \int_0^\infty B(\widetilde{\nu}) \cos[2\pi\widetilde{\nu}x - \phi(\widetilde{\nu})] d\widetilde{\nu}$$
(13)

のように、互いにFourier変換の関係で結ばれている。 ここに $\phi(\tilde{v})$ は分光器の構成に依存する位相である。実際には、 $B(\tilde{v})$ はロックイン検出器で変調を受けているので、その結果を代入すると、

$$V(x) = \int_0^\infty \left[B_{\rm dc}(\widetilde{\nu}) + B_{\rm ac}(\widetilde{\nu}) \sin \omega_{\rm m} t \right] \\ \cos \left[2\pi \widetilde{\nu} x - \phi(\widetilde{\nu}) \right] \mathrm{d} \, \widetilde{\nu}$$
(14)

となる。この出力信号を電気的なローパスフィルター に通すと、 $f_{\rm m}$ (= $\omega_{\rm m}/2\pi$)を含む高周波成分はカットさ れ、通常の平均的な透過スペクトルを得ることができ る。すなわち、

$$V_{\rm dc}(x) = \int_0^\infty B_{\rm dc}(\widetilde{\nu}) \cos[2\pi\widetilde{\nu}x - \phi_{\rm dc}(\widetilde{\nu})] d\widetilde{\nu}$$
(15)

である。

次に検出器の信号を、 f_m を中心とするバンドパス フィルターを通し、 f_m に同期させたロックイン検出 器に導入する。ロックインのCR回路による時定数 (τ)の逆数は周波数 f_m で検出する帯域幅に対応する。 そして検出する周波数範囲を中心周波数からほぼ指数 関数的に減衰することによって決めている。一方、マ イケルソン型の干渉計では可動鏡の速度をvとする と、波数 \tilde{v} のスペクトル成分は干渉計で2 $v\tilde{v}$ の周波数 の変調成分になる。すなわち、ロックイン検出器が出 力とする信号はexp[$-(2v\tilde{v})r$]を $B_{ac}(\tilde{v})$ にかけたものに なる。結局、交流成分のインターフェログラムは、

$$V_{\rm ac}(x) = \int_0^\infty B_{\rm ac}(\widetilde{\nu}) \exp\left[-(2v\widetilde{\nu})\tau\right] \\ \cos\left[2\pi\widetilde{\nu}x - \phi_{\rm ac}(\widetilde{\nu})\right] d\widetilde{\nu}$$
(16)

となる。以上で、直流成分(本来のスペクトル)と、 交流成分(差スペクトル)のインターフェログラムが 生成できたので、それぞれのFourier変換を行って比 をとると、

$$FT[V_{ac}(x)]/FT[V_{dc}(x)] \approx 1.1513$$

$$exp[-(2v\tilde{\nu})\tau]\Delta A_{BA}(\tilde{\nu})$$
(17)

となる。係数1.1513exp[$-(2v\tilde{\nu})\tau$]は予め校正用の測定 によって実験的に決めることができるので、結論とし て $\Delta A_{\rm BA}(\tilde{\nu})$ が得られることになる。

通常のFTIR装置における可動鏡の速さvは0.15 cm s⁻¹程度であり、測定すべき赤外スペクトルの範囲 は400~4000 cm⁻¹なので、検出器が受ける干渉計に よる変調周波数 $2v\bar{v}$ は120~1200 Hzということにな る。ロックイン周波数 f_m の両側に出現する交流成分 である差スペクトルの周波数範囲が、直流成分である 通常の吸収スペクトルの周波数範囲に重ならないよう に、ロックイン周波数 f_m を決めることが重要であり、 前記の数値から、 f_m は10 kHz程度を選んでいる。こ れを実現するためにも応答時間の速いMCTあるいは



図9 DM-FT分光計の概念図

InSb検出器が用いられている。一方、ロックインの 時定数は、 スペクトルの高波数側の変調周波数 1200 Hzを通過させるために十分に長く、一方で、直 流成分と重ならないように十分に短く設定する必要が ある。実際には $\tau \sim 1 \text{ ms}$ 程度を用いるようである。

以上より、ロックイン検出と干渉型FT分光法を用 いた差スペクトルを測定する原理と、装置の構成(図 9)が決まった。この方式では、マイケルソン干渉計 による赤外光の変調とロックイン検出器による外部摂 動のための変調という2つの変調を行い、差スペクト ルを敏感に迅速に測定できることになる。

5. 振動円偏光二色性分光法

分子の立体的な形が互いに鏡像的な関係にある分 子、通常の表現では右手と左手の関係にある分子のそ れぞれを対掌体(enantiomer)と言う。これらは通 過する電磁波の偏光面を傾ける方向が逆になる、ある いは左右の円偏光に対する吸収強度が異なるという光 学活性をもっているので、光学活性分子あるいはキラ ルな分子とも呼ばれる。

糖類、アミノ酸の分子自身がもつキラリティーは生 命現象に基本的な影響をもっており、最近では、核酸 や鞭毛タンパク質など、らせん構造がもつキラリティ ーも研究の対象になっている。これらを見分ける分光 法として、振動光学活性(Vibrational Optical Activity、VOA)分光法がある。振動分光法に赤外分 光法とラマン分光法という相補的な手法があるよう に、VOAにも赤外吸収スペクトルの左右円偏光の差 を測定する振動円偏光二色性(Vibrational Circular Dichroism, VCD)分光法とラマン光学活性(Raman Optical Activity, ROA)分光法とがある。それぞれ の測定では、元のスペクトルに対して10⁻⁴程小さな左 右円偏光による差を検出しなければならないので、装 置の光学的な精度と感度には通常の振動分光計以上の 性能が求められる。以下では、VCDの測定の原理を 紹介する4)。

(1) 円偏光の作り方

物質中の光の速度は入射光と物質との相互作用によって決まり、通常は電磁波の物質中の(位相)速度 (c)は真空中(c_0)よりも遅くなる。その程度を示したものが屈折率(n)である。すなわち、 $c=c_0/n$ となる。さて、z軸方向に進行する直線偏光をx軸とy軸に区別のある結晶に入射させたとする。入射光は結晶の物質と相互作用しながら進行するので、結晶軸方向の性質によって進行速度が変わりうる。光の偏光方向を y軸に対して45°傾けて入射させると、結晶はx, y軸成分へ分割された直線偏光が来たのと同じ反応をする。入射光に対して等方的($n_x = n_y$)な物質であるなら、結晶を出たときの光の電場ベクトルは吸収による減衰以外に変化はない。

次に、x方向とy方向の屈折率が異なり(このよう な性質を複屈折という)、x軸偏光とy軸偏光の位相差 が出口で90°(波長 λ の1/4に対応する)ずれるような 厚さの結晶を用意する。その結晶を出た2つの偏光を 合成した電場ベクトルは、**図10**のように進行方向に回 転することになる。すなわち、直線偏光を円偏光に変 換できることになる。

z軸を進行するx, y面内の円偏光の電場ベクトルは $u_x = \cos \omega (t - z/c) \geq u_y = \pm \sin \omega (t - z/c) \geq z a_o$ + $\sin m z$ 円偏光、 $-\sin m z$ 円偏光である。($u_x = \cos \omega t$, $u_y = \sin \omega t$)の組に対して、あるzの値における x, y面内の電場ベクトルの時間変化をz軸を振り向く 方向から見ると、**図10**(b)に示したように時計回り に回転する。

直交する2つの直線偏光に90°の位相差を生じさせるこのような結晶を1/4波長板(quarter-wave retarder)と言う。結晶の厚さが変わり、位相差を波長に変換して、半波長の整数倍および1/4以外の場合は、結晶から出た光は楕円偏光になる。

そこで、赤外光に対して透明な結晶(例えば、 ZnSe)に圧電素子を貼り付け、交流電圧により結晶



図10 1/4波長板と円偏光 図の座標の原点から $z = R (= \lambda/4)$ の間に1/4波長板が 置かれているのだが、図の上では省略されている。



図11 光弾性変調器 (PEM) と出力の偏光



に圧力を加え、その振動数で周期的に複屈折を発生さ せる。光学素子の出口でのx軸偏光 e_y 軸偏光の位相 差(Phase difference)、 すなわち遅延(R: retardation)を+ $\lambda/4$ と- $\lambda/4$ の範囲で変動すると、 出口の光は図8のような偏光の変動を示すことにな る。 このような素子を光弾性変調器(PEM: Photoelastic Modulator)と呼び、VCD装置の最も重 要な素子となる。なお、この図11からもわかるよう に、直線偏光は変調器の駆動1周期に対して2回出現 し、左右のどちらかの円偏光は1回出現する。すなわ ち、駆動周波数の2倍の周波数によってロックインア ンプ等で位相検波・増幅することで直線偏光が、駆動 周波数と同じ周波数では円偏光が検出できる。

以上より、直線偏光を3次元的に異方性のある(軸 方向で屈折率が異なる)結晶、分子配向がある媒質を 通過すると偏光面が変動することが理解できる。一般 的には楕円偏光になり、その傾き、すなわち旋光度は 媒質の軸方向による屈折率の差と試料の厚さの関数に なる。この旋光度測定に対して、左右の円偏光に対す る物質の吸収の差を観測するのが円偏光二色性(CD) 分光である。

図12はVCD分光計の概念図である。通常のFT-IR 装置において、光路差で変調された赤外光と検出器の 間に円偏光生成装置を挿入し、試料を通過した赤外光 を検出するようにしたものである。左右円偏光は PEMにより光の偏光状態を固定された周波数で変調 し、偏光子(Polarizer)と組み合わせて左右の円偏 光を交互に発生させる。検出器はその周期に位相同調 された信号を検出することになる。

(2) VCD信号の処理

4 節までは、干渉計の光路差をxで表現し、5 節 (1) では1/4波長板の(x, y) 面に垂直な方向に進行 する赤外光の位置座標をzで表現した。この項からは、 PEM内を(x, y) 面に垂直な方向に進行する赤外光の 位相差を問題にするので、その空間座標をδで表現する。

PEMの偏光軸に対して、x, y軸に45°に傾いて入射 させた直線偏光は、PEMを通過した所で、位相差 δ = $\delta_x - \delta_y$ が生じる。変調された赤外光の電場ベクト ルは、 E_0 を入射光の電場の振幅、 $e_x \ge e_x$ を直交する単 位ベクトルとして、

$$E_{\rm m}(\widetilde{\nu}_i) = \left(\frac{E_0(\widetilde{\nu}_i)}{\sqrt{2}}\right) (e_x + e_y {\rm e}^{{\rm i}\delta})$$
(18)

となる。(18) 式は次のように分割できる。

$$E_{\rm m}(\widetilde{\nu}_i) = \left(\frac{E_0(\widetilde{\nu}_i)}{\sqrt{8}}\right) \left[(1 - ie^{i\delta})(e_x + ie_y) + (1 + ie^{i\delta})(e_x - ie_y) \right]$$
(19)

ここで $(e_x + ie_y)$ と $(e_x - ie_y)$ は、それぞれ、右およ び左円偏光の単位ベクトル表示に対応している。

この円偏光が光学活性物質を通過して、左右円偏光 のそれぞれに異なる吸収が起こると(*a*_L, *a*_Rをそれぞ れの吸光度に対応する量とする)、その結果の電場ベ クトルは、

$$E_{\rm m}(\widetilde{\nu}_i) = \left(\frac{E_0(\widetilde{\nu}_i)}{\sqrt{8}}\right) \left[(1 - ie^{i\delta})(e_x + ie_y)e^{-\alpha_{\rm R}/2} + (1 + ie^{i\delta})(e_x - ie_y)e^{-\alpha_{\rm L}/2} \right]$$
(20)

となる。光の強度は当該の電場ベクトルとその複素共 役を掛ければよい。すなわち、

$$I(\widetilde{\nu}_{i}) = E_{\mathrm{m}}(\widetilde{\nu}_{i}) \cdot E_{\mathrm{m}}^{*}(\widetilde{\nu}_{i}) = \left(\frac{I_{0}(\widetilde{\nu}_{i})}{2}\right)$$
$$\left[\left(e^{-\alpha_{\mathrm{R}}} + e^{-\alpha_{\mathrm{L}}}\right) + \left(e^{-\alpha_{\mathrm{R}}} - e^{-\alpha_{\mathrm{L}}}\right)\sin\delta\right]$$
(21)

ここで、左右円偏光の位相差δはPEMの変調の周波 数の関数であり、

$$\sin \delta = \sin(\delta_0^i \sin \omega_m t)$$
$$= 2\sum_{n=1}^{\infty} J_{2n-1}(\delta_0^i) \sin(2n-1)\omega_m t$$
(22)

となる。ここで、 δ_0^i はPEMによって生じる波数 $\tilde{\nu}$ に対応する最大の位相差であり、 ω_m はPEMの角周波数である。 $J_{2n-1}(\delta_0^i)$ はベッセル(Bessel)関数であり、nは整数である。式(21)と(22)から、検出器は直流成分 $I_{\rm Dc} \geq I_{\rm Ac}$ 交流成分を感じることになる。その角周波数 ω_m の信号における比は、

$$\frac{I_{\rm AC}(\widetilde{\nu}_i)}{I_{\rm DC}(\widetilde{\nu}_i)} = 2J_1(\delta_0^i) \left(\frac{e^{-\alpha_{\rm R}} - e^{-\alpha_{\rm L}}}{e^{-\alpha_{\rm R}} + e^{-\alpha_{\rm L}}}\right) G(\widetilde{\nu}_i)$$
(23)

となる。ここで、 $G(\tilde{v}_i)$ はフィルターやロックインア ンプなどの電気系の利得(ゲイン)を含めた装置に固 有の定数であり、光学活性物質の測定とは別に決めて おくべき値となる。上式の分母と分子に $e^{(\alpha_k+\alpha_L)/2}$ を掛 け、小さな値xに対して、 $(e^x - e^{-x})/(e^x + e^{-x}) = \tanh x$ ≈xとなる関係を考慮すると、

$$\frac{I_{\rm AC}(\widetilde{V}_i)}{I_{\rm DC}(\widetilde{V}_i)} = 2J_1(\delta_0^i) [(\alpha_{\rm L}(\widetilde{V}_i) - \alpha_{\rm R}(\widetilde{V}_i))/2] G(\widetilde{V}_i)$$

$$= 2J_1(\delta_0^i) [2.303(A_{\rm L}(\widetilde{V}_i) - A_{\rm R}(\widetilde{V}_i))/2] G(\widetilde{V}_i)$$
(24)

となる。ここではAは吸光度である。 \tilde{V}_i がPEMの1/4 波長に等しい場合、 $\delta_0^i \lg \pi / 2$ であり、 $J_1(\delta_0^i) \approx 0.57$ と なる。測定値 $\frac{I_{AC}(\tilde{V}_i)}{I_{DC}(\tilde{V}_i)}$ から $A_L(\tilde{V}_i) - A_R(\tilde{V}_i)$ を決めるため には、 $2J_1(\delta_0^i)G(\tilde{V}_i)$ が予めわかっていなければならな い。これを実験的に決めるには、**図12**の試料の代わり に、複屈折板と検光(偏光)子を置き(この両者を組 み合わせてStress Plateと呼ぶことがある)、測定を行 うと校正曲線が観測でき、実際の測定波数における感 度を決めることができる⁴⁾。

6. 振動円偏光二色性スペクトル

フィトンチッド (phytoncide) とは、本来、樹木が 発散する殺菌性の化学物質のことであるが、ヒトには リフレッシュや癒し効果があるとされ、それを求めて 森林浴に親しむ人は多い。木の香りには多くの香気成 分が関与しているが、炭素が10個程度のテルペン類に 属するものが多い。カンファー(樟脳)はその名の由 来どおりクスノキの精油の主成分であり、テルペン類 の代表的な化合物である。ピネンもその名の由来を示 してマツなど多くの針葉樹に含まれ、香料や医薬品と しても使われる。

ピネンは六員環と四員環から成る炭化水素である が、二重結合の位置の違いでα-ピネンとβ-ピネンの 構造異性体ができ、さらに不斉炭素をもつ光学活性分 子でもある。これらの振動円偏光二色性スペクトルは よく研究され、同時に測定の際の標準物質でもある。 分子軌道法による理論計算でも、これらの物質の VCDおよびラマン光学活性(ROA)スペクトルも相 当に精度よく再現されているが、それらの信号の振動 分光学的解釈、すなわち、分子構造と振動形との関係 をこれまで築き上げられてきた概念あるいは経験とで 説明する試みはなされていない。著者はこの方向に向 けて、実験測定と分子軌道法理論計算、および振動分 光学的解釈を結びつける研究を行ってきた⁵⁰。

VCDおよびROAスペクトルは、それぞれ対応する IRおよびRamanスペクトルの様相とはまったく異な り、それぞれ、電気双極子モーメントおよび分極率の 振動座標による変化では解釈できない。また、通常の 振動スペクトルによる特性振動モードとの関係につい ても、経験則が十分に得られていない。このような場 合の研究の進め方として、類似化合物のスペクトルの 比較検討、特に化合物の一部を少し変えて、そのスペ クトルへの影響を調べるという手段がとられる。一 方、現在では、分子軌道理論計算の精度が上がってい るので、その結果を詳細に解析するのも有効である⁵⁾。 著者はこれら両方の戦略で研究を進めているが、本報 告では、後者の結果の一部を予備的に紹介する。その ために、 a-ピネンのメチル基の水素の1つをヒドロ キシ基および塩素で置換した化合物を用意した。今回 はMyrtenyl Chlorideについての測定と理論計算の結 果を紹介する。この物質はa-ピネンと同じく、六員 環の2,4位の炭素が1個の炭素で橋掛けされ、炭素 骨格が四員環と六員環に分かれている(図13)。

図14はMyrtenyl Chlorideの赤外吸収の実測スペク トルの一部と理論計算の結果である。計算はGaussian 03プログラムを使用し、B3LYP/6-31++G**の密度汎 関数法/基底関数系を用いた。この分子には塩素の位 置により3つの回転異性体(C=C-C-Clの結合が作 るC-C-C1面とC=C-C面の二面角を考えた場合、 C-ClがC=Cに対してほぼ0°、-120°(図13では紙面 の下)、+120°(図13では紙面の上)の3つ、それぞ れ、立体配座1,2、および3と呼ぶ)が存在しう る。計算によるそれぞれの存在比は、0.05、0.53、お





よび0.42計算である。図14~16の計算スペクトルでは これら異性体の存在比の重率を掛けて加え合わせたも のである。計算では実測スペクトルにある非調和性の 効果を含めていないので、振動バンドが5%ほど高波 数に出るが、全体的なパターンは実測をよく反映して いると思われる。この分子は基本的にメチン基(CH)、 メチレン基(CH₂)、メチル基(CH₃)と炭素骨格でで

赤外スペクトルは、分子振動に伴う電気双極子モー メントの変化を検出するものであり、分子の局所的な 官能基に特徴的なスペクトルを示すことが経験的にも わかっている。実測の1460,1430 cm⁻¹のバンドは主 にCH₃基のrocking、CH₂基のscissoringに帰属され、 1270 cm⁻¹前後の2本のバンドはCH₂基のscissoring に帰属される。1250 cm⁻¹の強いバンドはCH₂基の waggingに帰属される。700 cm⁻¹近傍にはC-Cl stretchigが観測されるはずであるが、実測では検出器 と試料セルの窓材のために、800 cm⁻¹より低波数では 装置上の理由で正しいスペクトルは観測されない。

きた分子である。

図15はVCDスペクトルである。通常のIRスペクト

ルでは、回転異性による立体配座で多少のバンドのシ フトがあるものの、吸収強度は大きくは変化しない が、VCD信号の+/-は大きく変わる場合がある。 これらの情報を用いて、異性体の区別および測定条件 での存在比率を推測することができる。

1290-1300 cm⁻¹にかけて、+/-に変化するVCD 信号が見られる。このような形状のスペクトルを coupletと呼ぶことがある。これは同じような原子団 がカップルして振動形が同位相のものと逆位相に分解 した場合に起こると理解されている。このような coupletを用いて、逆にそのスペクトルを与える原子 団と振動形を推定することができる。

このcoupletの+のVCD信号(1265 cm⁻¹)に対応す る赤外吸収バンドは1257 cm⁻¹バンドの高波数側の肩 を形成する吸収強度の弱いバンドである。この振動モ ードはCH₂基のtwistingとCH基の変角がカップルした モードであり、この基準振動で誘起される双極子モー メントの方向に対する平行な面内で振動している。 VCD信号は振動に伴う誘起双極子モーメントと磁気 モーメントの内積に関係するので、このような振動モ



ードはVCD信号に大きく関係すると考えられる。
 1256 cm⁻¹のバンドは主にCH₂Cl基のCH₂ waggingであり、赤外吸収強度も強く、すべての回転異性体が-の
 VCD信号を与える。

989 cm⁻¹の +、979 cm⁻¹の -のVCD信号はすべての 回転異性体が同じパターンを与える。前者は4員環の 炭素に結合する2つのCH₃基のrockingが4員環平面 を近似的な鏡面とした場合、それに対して逆対称的に 振動するモードである。後者の -のVCDを与える振 動は6員環のC=C二重結合を形成するCH基のCH変 角、隣接するCH₂基のtwistingを含む環の変形モード である。

950 cm⁻¹より低波数には、骨格変形を含むモードで あり、異性体によって異なる振動数とVCDパターン を与えるが、実測は測定上の制限により、その様相を 十分に捉えきれてない。

図16はRamanスペクトルである。Raman分光は振動による分極率の変化を検出するものであり、その強度は原子量の大きな局所的な運動あるいは分子骨格全体の振動を反映して考えてよい。Myrtenyl Chloride

のような分子では、回転異性体による主要なバンドの パターンの違いはあまり大きくない。 すなわち、 Ramanスペクトルから回転異性を論じるのは有利で はない。

図16はROAスペクトである。VCDスペクトルと同様に、1452と1431 cm⁻¹にcoupletが見られる。前者は CH₂Cl基のCH₂ scissoringである。後者は6員環のC= C結合に近いCH₂基のwaggingである。1172と 1150 cm⁻¹のROAバンドは、それぞれ、前記の2つの CH₂基のtwistingであるが、官能基の順序は逆転して いる。951、916、890、806 cm⁻¹に比較的大きなROA 振動が見られるが、これに対応するRamanバンドは 必ずしも大きなものではない。

現在、 これらの情報および a - Pineneおよび Myrtenolの実測と理論計算を含めて、解析中である。

謝 辞

Myrtenyl Chlorideは産業技術総合研究所の和泉 博 博士により合成され、提供されたものである。VCD およびROAスペクトルの測定と量子化学計算は時田 那珂子氏によりなされたものである。

文 献

- L. A. Nafie and D. W. Vidrine : Double Modulation Fourier Transform Spectroscopy (chap. 3) in 「Fourier Transform Infrared Spectroscopy」 ed. by J. R. Ferraro and L. J. Basile, (Academic Press, Inc. 1982).
- 2) P. R. Griffiths and J. A. de Haseth : Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Second edition (John Wi-

ley & Sons, Hoboken, 2007).

- 濱田嘉昭「振動分光法の基礎 -フーリエ変換分光の 現状と可能性-」 放送大学研究年報 11号 151-180 (1993).
- 4) 濱田嘉昭「赤外円偏光二色性」分光研究 60 (4) 138-144 (2011).
- 5) S. Shin, M. Nakata, and Y. Hamada : Analysis of Vibrational Circular Dichloism Spectra of (S) – (+) -2-Butanol by Rotational Strengths Expressed in Local Symmetry Coordinates, J. Phys. Chem. A 110 (10) 2122-2129 (2006).

(2011年10月26日受理)